



特許証  
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6833096号  
(PATENT NUMBER)

発明の名称  
(TITLE OF THE INVENTION)

磁気探査装置、磁気探査方法、および磁気探査プログラム

特許権者  
(PATENTEE)

沖縄県沖縄市泡瀬一丁目39番26号

株式会社沖縄計測

発明者  
(INVENTOR)

砂川 雅博  
大宜見 憲三

出願番号  
(APPLICATION NUMBER)

特願2020-170645

出願日  
(FILING DATE)

令和 2年10月 8日(October 8, 2020)

登録日  
(REGISTRATION DATE)

令和 3年 2月 4日(February 4, 2021)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。  
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

令和 3年 2月 4日(February 4, 2021)

特許庁長官  
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

糟谷敏秀

